

文献番号	出願番号	出願日	公知日	発明の名称	出願人/権利者	FI	公開番号	公告番号	登録番号	審判番号	その他	文献URL	発明者
1 特開2017-154957	特願2016-042718	2016/3/4	2017/9/7	高温部品	一般財団法人ファインセラミックスセンター,国立大学法人 東京大学	C30B29/20.F01D25/00@L	特開2017-154957		特許6792791			https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2017-154957/30CAAEDA8F37732CAE883508E1E377522FBE88C404CCB9313E55A56D42CA95/11	松平 恒昭、北岡 諭、小川 貴史、柴田 直哉、幾原 雄一
2 特開2017-088439	特願2015-218892	2015/11/6	2017/5/25	セラミックス/アルミニウム接合体、パワーモジュール用基板、及び、パワーモジュール	国立大学法人 東京大学,三菱マテリアル株式会社	C04B37/02@B.H01L23/12@	特開2017-088439		特許6656657			https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2017-088439/4DA6D5B9206ACC1EF89CA01D6553460EC9E41B8E9FD1B6360B0C42952CF90E9F/11	黒光 祥郎、秋山 和裕、長瀬 敏之、長友 義幸、寺▲崎▼ 伸幸、幾原 雄一、柴田 直哉、熊本 明仁
3 特開2017-050485	特願2015-174571	2015/9/4	2017/3/9	ノーマリーオフ特性を有する水素化ダイヤモンドMISFETの製造方法	国立研究開発法人物質・材料研究機構	H01L29/78.301@B.H01L21/3	特開2017-050485		特許6519792			https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2017-050485/76B2AC18DD8E3AACBC316757008C1ABDA69DD25FD506AFEB05A89A444350881E/11	劉 江偉、小出 康夫、リャオ メイヨン、井村 将隆、松元 隆夫、柴田 直哉、幾原 雄一
4 特開2014-056717	特願2012-200917	2012/9/12	2014/3/27	導電性薄膜の製造方法	国立大学法人 東京大学	C01G23/00@C.C23C14/28.H	特開2014-056717		特許6112499			https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2014-056717/50028D101E5EE70DE6D9E6E18ACC8361D0E685E0E01C9D8E7E0CF28097D18E446/11	幾原 雄一、山本 剛久、柴田 直哉、水向 祐樹、小林 俊介
5 特開2014-032990	特願2012-170951	2012/8/1	2014/2/20	反強磁性体、磁気抵抗素子、磁気ランダムアクセスメモリ	国立大学法人 東京大学	H01F10/18.H01F10/32.H01L	特開2014-032990					https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2014-032990/4A42EB3286ECFFA4BBCC234FFC98A2C289F4D802D421F1AF9E3C4D68B5DFBC89/11	幾原 雄一、山本 剛久、杉山 一生、柴田 直哉
6 特開2006-256924	特願2005-078539	2005/3/18	2006/9/28	高導電性ジルコニア質焼結体	株式会社ニクッター	C04B35/48@B.C04B35/48.C	特開2006-256924		特許5172076			https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2006-256924/DE82AAE54EE81EA85F29CC2A5897626789421F0686F1BC20BFAA6457EAF9D8/11	大西 宏司、河波 利夫、幾原 雄一、山本 剛久
7 特開2005-279843	特願2004-097090	2004/3/29	2005/10/13	細線を含む結晶材料とその製造方法、およびこれを用いたナノ細線デバイス	国立大学法人 東京大学	B82B1/00.B82Y10/00.B82Y1	特開2005-279843					https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2005-279843/84D8E44D6C7E709DF8F72325829CE9528E4B732038B9E2602D656AF219F7D546/11	幾原 雄一、山本 剛久
8 特開2004-149380	特願2002-318523	2002/10/31	2004/5/27	単結晶性薄膜	住友電気工業株式会社,公益財団法人国際超電導産業技術研究センター,一般財団法人ファインセラミックスセンター	C30B29/22.501@Z.H01L39/C	特開2004-149380		特許4155796			https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2004-149380/1FF4CD04EDBA6F03C84E436596D9F873C46DA58112753FB2739F652E619C41/11	長谷川 勝哉、和泉 輝郎、塩原 融、菅原 義弘、平山 司、大場 史康、幾原 雄一
9 特開2004-149378	特願2002-318477	2002/10/31	2004/5/27	基材上に中間層を介して酸化物高温超電導体薄膜を形成する方法	住友電気工業株式会社,公益財団法人国際超電導産業技術研究センター,一般財団法人ファインセラミックスセンター	C30B29/22.501@Z.H01L39/Z	特開2004-149378		特許4155795			https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2004-149378/AD391D7CF4219C56AD433D30EA633FAAB2D49A9A06F3EBE11E245492278E9DD/11	長谷川 勝哉、和泉 輝郎、塩原 融、菅原 義弘、平山 司、大場 史康、幾原 雄一
10 特開2003-313090	特願2002-117629	2002/4/19	2003/11/6	高密度転位を一次元に直線上に配列させた単結晶材料の作製方法	独立行政法人科学技術振興機構	B82Y10/00.B82Y40/00.C30E	特開2003-313090		特許4183969			https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2003-313090/2B08FA2FA1F956395BF876475700CAE983884FC2D100A7470E8DE11997B3/11	幾原 雄一、山本 剛久
11 特開2003-229085	特願2002-023541	2002/1/31	2003/8/15	電界放出型電子顕微鏡	株式会社トプコンテクノハウス	H01J37/073.H01J37/147@A	特開2003-229085		特許3974415			https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2003-229085/4179093196A63E23C23CF7D760D68959AFF9123A1F7FDF90F3CB2764D94C9CFE/11	山本 剛久、幾原 雄一、代田 暉平、安宅 慶一、森山 和彦、小林 隆、谷中 隆志
12 特開2003-217497	特願2002-019486	2002/1/29	2003/7/31	分析電子顕微鏡	株式会社トプコンテクノハウス	G01N23/225.G01T7/00@AG	特開2003-217497		特許3909669			https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2003-217497/38776ACFEFE9D9D94FE78FF85A26CD1CC412ACD187FF551E6194FC997B3B1E2/11	幾原 雄一、山本 剛久、森山 和彦、小林 隆、代田 暉平、谷中 隆志
13 特開2002-216695	特願2001-006094	2001/1/15	2002/8/2	分析透過型電子顕微鏡	株式会社トプコンテクノハウス	H01J37/26	特開2002-216695					https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2002-216695/A93CF2AF36A0A2107F6F5253EBD1AB43CC990B85B1DE53C4AED7B8E08D485789/11	幾原 雄一、山本 剛久、谷中 隆志、代田 暉平、森山 和彦
14 特開2002-216691	特願2001-006956	2001/1/15	2002/8/2	分析電子顕微鏡	株式会社トプコンテクノハウス	H01J37/141@A.H01J37/252	特開2002-216691					https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2002-216691/7B4712BE5C770836A4436DA068D7CD467B82847487C0E66A749C20C677DA46A/11	幾原 雄一、山本 剛久、谷中 隆志
15 特開平10-152320	特願平09-094896	1997/3/28	1998/6/9	高温安定化遷移形アルミナ及びその製造方法	一般財団法人ファインセラミックスセンター	B82Y30/00.C01F7/02@G.C0	特開平10-152320		特許4036499			https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-H10-152320/8018138C2DC42E3DDC80D71B374BF7D5E238F820F3D51779F769366CCBF36/11	楠 美智子、六角 真澄、幾原 雄一
16 特開平09-241825	特願平08-071040	1996/3/1	1997/9/16	高強度被覆体	株式会社タンガロイ	B23B27/14@A.B23P15/28@	特開平09-241825		特許3358696			https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-H09-241825/97C5F78DAE416650EE0AC3206D0536D042AD1751DE8114479B4256648BF8A771/11	深野 賢治、木幡 護、幾原 雄一
17 特開平08-133716	特願平06-301399	1994/11/10	1996/5/28	カーボンナノカプセル及びその製造方法	日本カーボン株式会社,一般財団法人ファインセラミックスセンター	B82B1/00.B82Y30/00.C01B	特開平08-133716		特許3159880			https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-H08-133716/3B08445D850EE5AB66395AD5B01A43660C66F9DA980E0ACF71F88846BC711AC/11	千田 正明、徳富 勝也、楠 美智子、幾原 雄一
18 特開平08-031362	特願平06-164129	1994/7/15	1996/2/2	電子顕微鏡用試料温度測定装置	一般財団法人ファインセラミックスセンター,ニチデン機械株式会社	H01J37/20@E.H01J37/20@Z	特開平08-031362		特許3040664			https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-H08-031362/F0A44101EF48A51B43BF37CD4621774F7D5E238F820F3D51779F769366CCBF36/11	楠 美智子、幾原 雄一、齋藤 智浩、高須 誠一、河野 智
19 特開平08-031361	特願平06-164128	1994/7/15	1996/2/2	電子顕微鏡用加熱装置	一般財団法人ファインセラミックスセンター,ニチデン機械株式会社	H01J37/20@E.H01J37/26	特開平08-031361		特許3040663			https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-H08-031361/E23468F5B064E12025FFC30ECC4D5D89C7CF98E9B7353C3A0D3EAC654DDECAD/11	幾原 雄一、楠 美智子、齋藤 智浩、高須 誠一、河野 智
20 特開平07-216559	特願平06-023411	1994/1/24	1995/8/15	耐剥離性被覆部材	株式会社タンガロイ	B22F3/24.102@A.C23C14/0	特開平07-216559		特許3388006			https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-H07-216559/EF4C7AED68614894BCA91A82F23FE67CCD2864531640435A6922DC9B6CF99E/11	曾根 正則、鈴木 哲也、幾原 雄一
21 特開平04-284342	特願平03-049606	1991/3/14	1992/10/8	電子顕微鏡用試料引張装置	一般財団法人ファインセラミックスセンター,日本電子株式会社	G01N3/08.H01J37/20@F	特開平04-284342		特許2779075			https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-H04-284342/576ED161021E7AC2B62DFD1A9AB1970E5B5E6C27E39065576E5254F7D7EFC24/11	幾原雄一、鈴木敏之、成瀬幹夫